

# 表彰状

奨励賞

岸本 泰海 殿

金属切断面の外観予測のための  
表面微細形状計測にもとづいた  
レンダリング

第二二三回情報処理学会コンピュ  
ータビジョンとイメージメディア  
研究会におけるあなたの標記発表  
は奨励賞の受賞にふさわしいと認  
めますのでこれを賞します

令和2年11月6日

情報処理学会CVIM研究会

主査 藤吉 弘亘

